PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 63114866 A

(43) Date of publication of application: 19.05.88

(51) Int. CI

B24B 37/00 C03C 15/02

(21) Application number: 61258489

(22) Date of filing: 31.10.86

(71) Applicant:

HOYA CORP

(72) Inventor:

HATA CHIEMI HARA KOICHI IZUMITANI TETSUO

(54) METHOD OF PROCESSING GLASS

(57) Abstract:

PURPOSE: To make it possible to obtain an optical surface having a high optical efficiency and a high mechanical strength, by polishing the surface of a glass workpiece with the use of polishing liquid in which polishing abrasive particles are dispersed in etching liquid after the surface of the glass workpiece having been ground is subjected to etching treatment.

CONSTITUTION: The surface of a glass workpiece having been ground with the use of abrasive particles of about #400 to #1,500 is subjected to optical etching treatment using acid etching liquid if silicate group glass is used or alkali etching liquid if phosphate group glass is used, in order to remove a process deformed layer on the surface of the glass workpiece by

about 50 to 500μ . Then, the surface of the glass workpiece thus subjected to the etching treatment, is polished by polishing liquid in which the similar kind of etching liquid is dispersed with pulverized powder of cerium oxide and pulverized powder of aluminum oxide which have a particle size of about 5 to $200~\mu\text{m}$, pulverized powder of silica having a particle size of 5 to $100~\mu\text{m}$ and the like, and further, is dispersed with one or more than two kinds of pulverized particles of such as zirconia, titania and the like with the use of dispersion medium. Thus, it is possible to obtain a glass workpiece having a glass surface with a high optical efficiency and a high mechanical strength but having no process deformation, micro- cracks, scratches and the like.

COPYRIGHT: (C)1988, JPO& Japio

(9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-114866

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988)5月19日

B 24 B 37/00 C 03 C 15/02 H-8308-3C 8308-3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

の発明の名称 ガラスの加工方法

> ②特 願 昭61-258489

願 昭61(1986)10月31日 ②出

郊発 明 者 畑 智恵 美 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

79発明者 原 光 四発 明 者 徹郎 泉谷

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

ホーヤ株式会社 の出 願 人

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

郊代 理 人 弁理士 朝倉 正幸

舺

1、発明の名称

ガラスの加工方法

2、特許請求の範囲

- 1 研削加工されたガラス表面をエッチング処理し た後、研磨用砥粒をエッチング被に分散してなる 研療液にて、エッチング処理されたガラス表面を 、研磨することを特徴とするガラスの加工方法。
- 2 前記の研磨液がアルカリ性であり、これに分散 された研磨用砥粒が酸化セリウム、アルミナ、シ リカ、シルコニアおよびチタニアの少なくとも1 種であることを特徴とする特許請求の範囲第1項 記載のガラスの加工方法。
- 3 前記の研阅波が酸性であり、これに分散した研 筬用砥粒が酸化セリウム、アルミナ、シリカ、ジ ルコニアおよびチタニアの少なくとも1 稲である ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のガ ラスの加工方法。
- 4 前記の研路液中にガラスを浸漬し、被錫20~70 でで研験することを特徴とする特許舒求の範囲第

1~3項のいずれか1項記載のガラスの加工方法。

3、発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、ガラスの研磨加工技術に関するもの で、さらに詳しくは、被加工ガラスの表面を無傷 でマイクロクラックも加工歪み磨もない高い光学 的精度を有するガラス面に加工する技術に関する ものである。

[従来の技術]

ガラスの研磨加工は比較的粗い砥粒(# 100~ 1500) を用いてガラスを研削した後、酸化セリウ ム粉末やアルミナ粉末などの研磨用紙枚を水に分 散させた研修液をガラスに供給し、研修液によっ てガラス装面に形成される水和層を、研磨用砥粒 で削り取ることにより、ガラス表面を光学面に仕 上げる方法で従来行なわれてきた。しかし、この 方法で得られる光学研磨ガラスは、一般にその機 成的強度が非常に小さいのが適例である。その理 由は、上記のような方法でガラスを研磨加工する と、研磨面に数以前の加工歪み層が形成され、そ

の加工でみ隣に光学的には検知されない無数のマイクロクラックが存在するためと考えられている。 つまり、加工電み超は光学研磨ガラスの耐熱衝撃 性を低下させる大きな原因となっている。

ガラスを研磨する別法として、研例加工されたガラス表面に化学的なエッチング処理を施す方法が知られている。この方法によれば、前配のような研磨法で得られるよりも、ほぼ10倍も機械的強度の高いガラスを得ることができる。しかし、エッチング処理したガラスは表面が粗くなり、面新度も執しく劣化するため、光学的な用途には使用できない。

[発明が解決しようとする問題点]

従来の研磨加工法や化学的エッチング法による
ガラスの加工届は、上記した如く、微板的強度と
光学的性態を同時に満足できない点で問題がある。
本発明は、これらの問題点を解決するためになさ
れたもので、従来の研磨加工法で得られた光学的
性能と同数またはそれ以上の光学的性能を有し、
かつ化学的エッチング法で得られたものと同等の

リ、苛性ソーダなどのアルカリ性溶液を、濃度 5~40wt x 、 温度 20~95℃で使用してエッチングを行い、研削加工面を 50μπ ~ 500μπ 除去する。

本発明の研閉工程で使用する研節液の分散媒には、上記のエッチング液と同機のものを用いるが、 改成はフッ酸系数性溶液で濃度 0.01 ~5 wt%、 アルカリ性溶液では消度 0.01 ~25 wt%(pil8 以上) が適しており、温度は20~60℃が遊温である。

研解用概枚としては、酸化セリウム微粉末(粒径 5~200mμ)、酸化アルミニウム微粉末(粒径 5~ 200m μ)、シリカ做粉末(粒径 5~100mμ)などの外、ジルコニア、チタニアなどの微粉末がいずれも使用可能であって、これらの1種または2種以上を前記の分散媒に分散せしめて研磨徴とする。

研磨皿には、ポリウレタン、ポリテックス等の 市販の研磨布又はピッチ皿を用いるのが好ましい。 研磨皿択は被研磨ガラスの硬さ、化学耐久性等を 考慮して選択されることはもちろんである。

研磨方法は、上記した研磨液に被研磨ガラスを

機械的強度を備えた研磨ガラスに仕上げることが できるガラスの加工法を提供する。

[間随点を解決するための手段]

一本発明の方法は、 # 400~# 1500程度の既抗で研別加工されたガラス表面に、 まず化学的エッチング 独風を施して変面の加工 亞 み閣を完全に 除た なした 後、エッチング 被に 研解用 既 粒を分 故してなる 研密 液に て、 エッチング 処理された ガラス が る で が と する。 そして 、 この が ラス加 エ方 法を実施する 場合の 研 磨 工程で で は、 を が 加工 カラスに 対して 強 切な で の ピッチ 研 密 中に 被 所 磨 加工 カラス を 没 復して 低 荷 重 で 研 密 する ことが 好ましい。

研削加工されたガラス表面のエッチング条件は、ケイ酸塩系ガラスの場合、フッ酸と明酸又は硫酸锶液、酸性フッ化アンモンなどのフッ酸系酸性溶液を、濃度 0.1~10 wt %、温度 20~60 ℃で使用してエッチングを行い、研削加工面を50μm~500μm 除去する。リン酸塩系ガラスの場合、荷性カ

優適して行ない、液温はヒーター等により、被研 磨ガラスの種類により流温に保たれる。研磨機の タイプは、オスカー型又は遊風運動型、振動式研 磨機等のいずれの方式をも使うことできるが、タ イプによって、浸漬方法や液温コントロールに往 はする必要がある。

本発明の研磨工程では、エッチングと研修が向時に通行する。すなわち、エッチングおよびリーチング作用により表面層に極めて除去されやすい 間が形成され、これを低荷頭のもとで研磨用延粒が除去して行く。この2つの作用がパランスよく 通行することにより、加工歪み層の極めて少ない、高機械的強度を示し、かつ高光学的面特度を持つ研磨面が得らる。

30分~ 100時間の本発明の研磨加工により、光学的性質としては従来の研磨法の精密研磨面と同等で、面積度 2/2~2/10(2~6380)、面粗さ 5 A~30 Aの研磨ガラスを得ることができる。この研磨カラスのは、従来の研磨法で得られた同磨ガラスの抗折強度に比較して、2~8倍の強度

を示す。

[作用]

本発明の加工法では、例削加工などによるマイクロクラックをエッチングにより完全に除去した後に、低荷重の投資エッチング研磨が施されるため、従来の方法のようにマイクロクラックを生じたり、傷を発生させたりすることがなく、高精度の光学研節面が得られる。

[実施例]

以下、本発明の実施例について詳細に観明する。 実施例1

リン被塩ガラス LHG 5 (ホーヤ株式 会社商品名)をアランダム 砥粒の # 400、 # 800、 # 1500で研削後、KOH20wt% とNaOH25wt% の監被中 70でで 1.5時間エッチング処理を施し、表面関を約80 μ m 除去した。次いで硬さ K1+K2(九重電気株式会社製ビッチ皿の級別扱示記号)のビッチ皿と、オスカー型研磨機を用い、研磨用砥粒としてアルミナ微粒子(0.05 ~ 0.01 μ m)を10wt % 分散させた波温 45℃のアルカリ性溶液(KOH

10000kg / cn² で、従来の研筋法による強度2500kg/cn² の約4倍の値を示した。

实施贸3~6

実施例1、2と同様な手類で行った別の実施例のガラス加工条件と、加工ガラスの性状を次表に示す。この表には実施例1、2のガラス加工条件及び加工ガラスの性状も併記した。

15 Wt X 、 N a O H 10 Wt X) からなる研磨液に、エッチング処理した前記のガラスを設演し、荷重10 g/cm² で約2時間30分研磨加工を行なった。この加工で得られたガラスの面精度は X / 2、 面祖さは15 A で あり、抗折強度は5000kg/cm² で従来の方法による強度1800kg/cm² の約 2.8倍の値を示した。

实施例2

上地图	ガラス経済本	TH NI		御倉被(W t %)	温度	D) IN	14 B	初中國	MATE	ग्रंट	抗折發度
1	LHG5	#1500	アルカリ NaOH 15wt% KOH 10wt% 70℃ 1.5Hr 80μm除去	A22 02 (200A) 10% KOH 15% NaOH 10%	4 5°C	2. 5Hr	10s/d	オスカー	1/2	15%	5000kg/al
2	l 8G91H	#1500	設性フッ化アンモン1.5wt% HNO;	CeO ₂ (500人) 15% 関セファ化アンモン 1.5% HNO ₁ 0.5%	300	знг	139/d		2/4	104	10000kg/mi
3	LHG5	#1500	KOH 25wt% NaOH 25wt% 1,5Hr	SIO: (400人) 73 NaOH+KOHでpH 11に調整	500	10Hr	58/al	振動式	λ∕5	<10%	4000kg/cd
4	Z35	#1500		SIOz (100A)5% KOHでpH10.5 に調整	35°C	5Hr	109/al	#	2/4	<10Å	3500kg/d
5	1,11G8	#1500	KOH 20wt% NaOH 20wt% 1. OHr	SIO2 (200A) 5X NaOH+KOHでPH 11に顕版	300	4Hr	109/0	和用がわ タイプ	2/10	<10Å	5000kg/cd
6	t.GH5	#1500	KOH 20wt% NaOH 25wt% 1,5Hr	A 2: 0: (2001) 10% KOH+NOOH 5X	50°C	2. 5Hr	20a/q		λ/2	10%	6000kg/cii
英米族協協 LG115								λ	15%	2000kg/cd	

· [発明の効果]

以上の通り、本発明のガラスの加工方法を実施することにより、高光学的性能の光学面を有し、かつ加工歪み層、マイクロクラック、傷等のない高機械的強度を示すガラスを得ることができる。
・ 従って、本発明の方法は加工表面層の欠陥が原因で、破壊をおこしやすくなっているレーザーシステムの光学素子やレーザーガラスなどの加工法として非常に有用である。

出原人 ホーヤ株式会社 代理人 朝 禽 正 辈

手 桃 補 正 懿

昭和61年12月 1日

符件庁及官 黑田明雄 俊

1. 事件の表示

昭和61年特許願照258489段

2. 预明の名称

ガラスの加工方法

3、 加正をする哲

事件との関係 特許出願人 ホーヤ株式会社

4.代 现 人

〒105 東京都港区西新森1-18-14 小田会館 信 和 法 郊 特 新 事 務 所 (7222)弁理士 初 倉 正 幸 電話03(580)5617 · 5618

5. 初正の対象

明和森中「発明の詳細な説明」間

6. 補正の内容

(1) 明相四第37頁3~4行「刑熱衝擊性」を「腹根



特開昭63-114866 (5)

的強度」と訂正する。

- (2) 同、第5頁17~18行「用いるのが好ましい。研 密面択は」を「用いることができるが、研閉血進 択は」と訂正する。
- (3) 周、第6页18行「5 Å」を「3 Å」と訂正する。
- (4) 同、第6頁19行「この研磨カラスのは、」を「この研磨ガラスの抗折強度は、」と訂正する。
- (5) 周、第10頁「表1」を別紙のように訂正する。

*3*5 1

MAP	ガラス将類。	WIN WIL	エッチング条件	研磨液 (w t%)	(Q Q)	17 F7	阿瓜	间作的	预粉煤	(fiet	抗抗強权
1	LHG5	#1500	アルカリ NaOH 15wt% KOH 10wt% 70℃ 1.5Hr 80ℓጣቚጟ	A#2 03 (200A) 10% KOH 15% NBOH 10%	45°C	2. 5Hr	10s/al	オスカー	λ/2	15%	5000kg/ai
2	LSG91H	#1500	M性ファ化アンモン1.5wt% HNO: 0.5wt% 1.0Hr	CGO ₂ (500人) 15% 続性フッ化アンモン 1.5% IINO ₃ 0.5%	зос	знг	13 <i>8/a</i> l	,,	2/4	101	10000kg/cd
3	LHG5	#1500	KOH 25wt% NoOH 25wt% 1.5Hr	SIO2 (400人) な NaOII+KOHでpH 11に明新	500	1011	50/al	抵助式	λ/8	<10A	1000kg/cd
4	735	#1500	KOH 20wt% NaOH 20wt% 1. OHr	SIOz (100차) 5% KOHTPH10. 5 대해	35°C	5110	10 <i>9/ci</i>	#	3/1	<10λ	4000kg/ca
5	LIIG8	#1500	KOH 20wt% NaOH 20wt% 1. OHr	SiOz (200人) 5X NaOII+KOHでpH 11に関格	300	4Hr	10 <i>s/al</i>	遊び運動 タイプ	2/1	<10%	3500ks/a
6	LGI15	#1500	KOH 20wt% NaOH 25wt% 1.5Hr	A#2 03 (200A) 10% KOH+NOOH 5%	500	2.5Hr	203/al	a	3∕2	101	6000kg/ca
任来这组(i L GH 5							λ	154	2000Kg/a		